



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

**Tipo de Documento:** PORTARIA

**Nº do documento no sistema:** Nº 651 / 2024 - DQDP

**Nº do Protocolo:** NÃO PROTOCOLADO

Rio de Janeiro, 03 de Junho de 2024.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ  
PORTARIA DE PESSOAL/IFRJ Nº1456, DE 03 DE JUNHO DE 2024

O REITOR SUBSTITUTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO, nomeado nos termos da Portaria nº 1760, de 03 de outubro de 2022, publicada no DOU de 07 de outubro de 2022, no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista o disposto no processo eletrônico nº. 23275.000443/2023-71, resolve:

Art. 1º Conceder o afastamento para participar em programa de pós-graduação stricto sensu no país, nos termos do artigo 96-A da Lei nº. 8.112/1990, a (o) servidor (a) SIMONE ALVES, Matrícula SIAPE nº 2465833, ocupante do cargo de PROFESSOR DO ENSINO BÁSICO TÉCNICO E TECNOLÓGICO, lotado no Campus Rio de Janeiro, no período de 11 de setembro de 2023 a 30 de julho de 2024, com objetivo de realizar Pós-doutorado em Engenharia de Processos Químicos e Bioquímicos - UFRJ.

Art. 2º. Onde se lê: “período de 11 de setembro de 2023 a 30 de julho de 2024”

Leia-se: “período de 11 de setembro de 2023 a 10 de setembro de 2024.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*(Autenticado em 03/06/2024 14:55 )*

**LUIZ FERNANDO SILVA CALDAS**

REITOR

1450269

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ifrj.edu.br/documentos/> informando seu número: **651**, ano: **2024**, tipo: **PORTARIA**, data de emissão: **03/06/2024** e o código de verificação: **469d466938**